

日本 MOT 学会 4 月度セミナーのご案内

(日本 MOT 学会、JATES 共催)

日本 MOT 学会
副会長 企画委員長 中田 章
(社) 科学技術と経済の会 (JATES) 常務理事 太田 健一郎

MOTに関心をお持ちの皆様には、日頃から多大のご支援をいただき、誠に、ありがとうございます。
今般、古澤 賢司先生 ((株)日立製作所 横浜研究所 主管研究長) にご講演をいただくこととなりました。
下記のとおりご案内を差し上げますので皆様のご参加をお待ちしております。

日時 : 平成 25 年 4 月 23 日(火)午後 6 時から 8 時まで

場所 : 田町キャンパスイノベーションセンター7階 711 号室 <http://www.isl.or.jp/campusinnovation.html>

演題 : 「研究開発における見える化」

主な論点 :

日立製作所の薄膜技術に関し、磁気ディスク、磁気ヘッドにおける研究開発の可視化についての講演を通じ、研究開発のスピードと品質を向上させる日本のものづくり企業の対処事例としたい。

- 1) 日立製作所 研究開発本部および横浜研究所の概要
- 2) 研究開発「対象」の見える化
- 3) 研究開発「活動」の見える化
- 4) まとめ

古澤 賢司先生のご経歴 :

1982 年 : 東北大学 理学研究科 物理学専攻博士課程修了、日立製作所に入社、生産技術研究所に配属

1982 年-2006 年 : ハードディスクに用いられる薄膜磁気ディスク、磁気ヘッドの研究開発に従事。

その後、ストレージシステム事業部、中央研究所、さらに日立グローバルストレージテクノロジーズ
サンノゼ研究所勤務

2007 年 : 日立製作所 生産技術研究所に勤務

2011 年 : 研究所再編により横浜研究所に勤務、現在に至る。

専門 : 薄膜形成技術、表面物理、ドライ加工技術、計測技術 所属学会 : 応用物理学会、日本磁気学会

参加申し込み方法 : 以下の申込フォームよりお申込みください。

会場の関係から先着順とさせていただきます。

エントリーはこちらから ⇒ <http://www.js-mot.org/entry/>

※ 申込コースを選択、氏名・所属・メールアドレス・所属学会をご入力ください。

(エントリーに関する問合せ先)

ACNet 事務局 「日本 MOT 学会事務局」担当

Tel : 03-6229-5104 / Fax : 03-6229-5116

E-mail: ac159-mot@canpan.org

参加費 :

日本 MOT 学会員または JATES 会員・日本 MOT 振興協会会員は無料。その他の参加者からは、参加費として 2,000 円を徴収させていただきます。

以上